

レーザー学会東京支部 第13回 先進レーザー応用技術セミナー
「先進光加工を先導するファイバレーザー開発」
開催のご案内

主催： (社)レーザー学会東京支部 (<http://www.soc.nii.ac.jp/laj/shibu/tokyo>)
開催日時： 2011年10月28日(金) 13:00-17:40 (セミナー終了後、懇親会を開催いたします)
会場： 慶應義塾大学矢上キャンパス 14棟B2F マルチメディアルーム (<http://www.st.keio.ac.jp/access/index.html>)
対象： 中堅技術者や新任開発リーダーから若手研究者、学生の方まで歓迎いたします。
趣旨： 加工用途のファイバレーザーについて、この分野の第一線でご活躍の先生方にその現状について基礎から応用、将来展望までわかりやすくご解説いただきます。

プログラム： (講演タイトルは変更の場合があります)

13:00 レーザー学会 東京支部長挨拶 小原 實 (慶應義塾大学)

第1講 ファイバレーザーの現状と将来展望
(13:10-14:20) 植田 憲一 (電気通信大学)

第2講 微細加工用パルス幅可変ファイバレーザー
(14:20-15:05) 井上 享 (住友電気工業株式会社)

15:05-15:25 休憩

第3講 シングルモードファイバレーザーの特性と加工応用
(15:25-16:10) 藤崎 晃 (古河電気工業株式会社)

第4講 加工用CWファイバレーザー
(16:10-16:55) 杉本 亮 (株式会社フジクラ)

第5講 IPG ファイバレーザー 最新アプリケーションと環境リスクマネジメント
(16:55-17:40) 辻 正和 (IPG フォトニクスジャパン)

18:00- 懇親会 (日吉キャンパス 来往舎 ファカルティラウンジ)

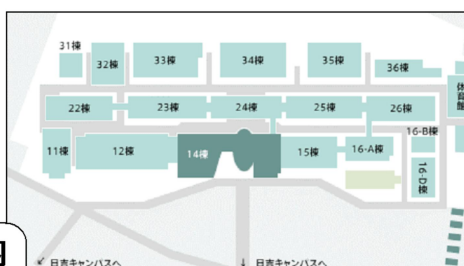
参加費：テキスト代込み 一般会員 5000円, 一般非会員 9000円
(追加分は2000円) 学生会員 2000円, 学生非会員 4000円
懇親会 3000円

参加申込：当日会場で受付いたします

交通のご案内 東急東横線・東急目黒線・横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉」駅下車 (徒歩15分)
JR 横須賀線 新川崎駅下車 (タクシーで約2km)



周辺案内



お問い合わせ先

欠端 雅之 (産総研)
E-mail: kakehata-masayuki@aist.go.jp
伊澤 淳 (IHI)
E-mail: jun_izawa@ihi.co.jp
TEL: 045-759-2819

会場での企業・団体の宣伝資料設置を
受け付けません (事前受付)。
担当 (伊澤) までお問い合わせください。